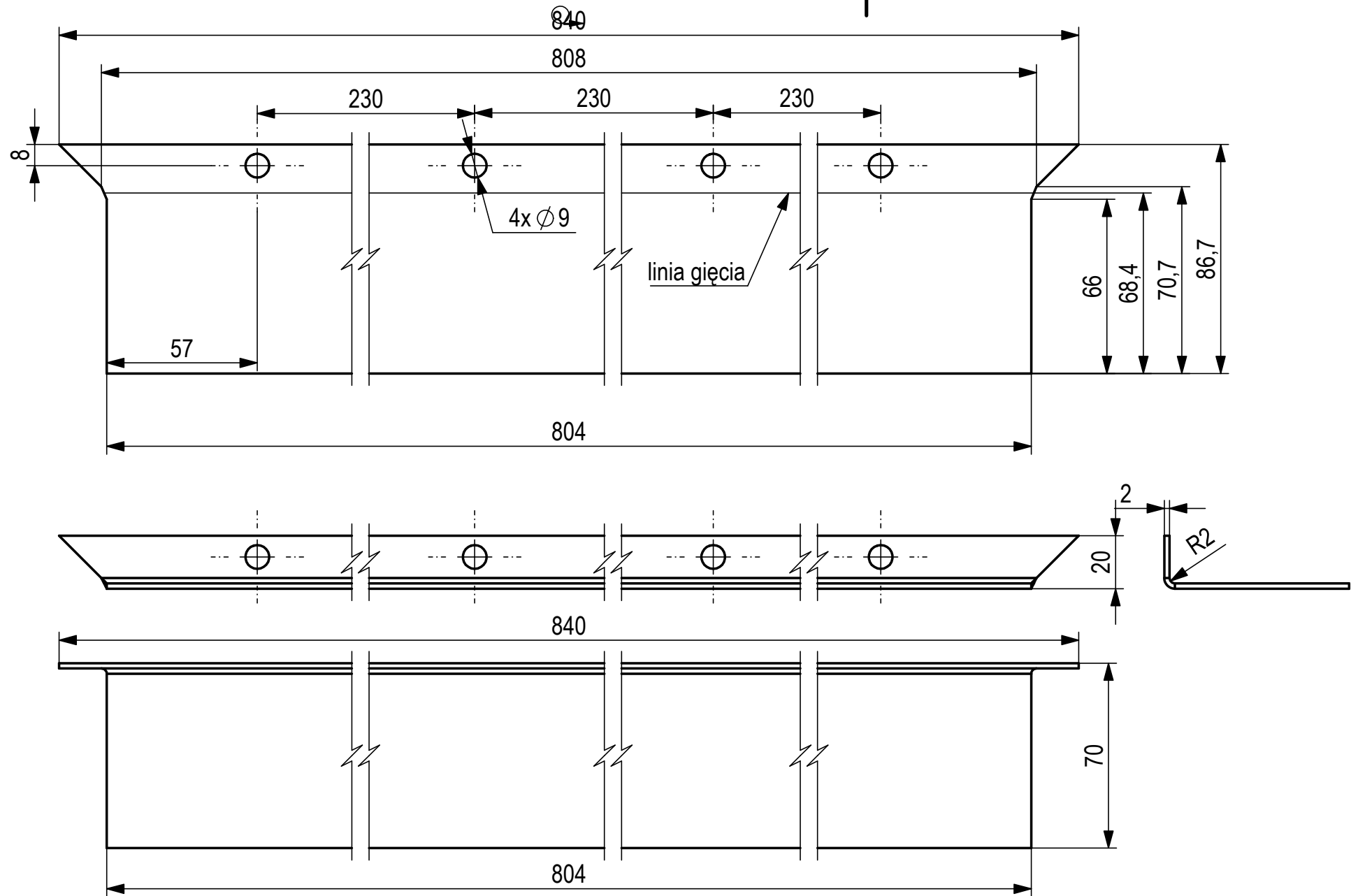


ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ  
PISEMNEJ ZGODY SIĘC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO  
ZMIENIANA I KOPIOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM. PODSTAWA  
PRAWNA: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.



✓ Ra 12.5 (✓)

ISO 13715 L  
-0,3

Uwagi:  
1) Dokumentacja nie uwzględnia naddatków technologicznych kompensujących skurcz spawalniczy.

				Tolerancje geometryczne PN-EN 22768-mK		1.10 A3 Łukasiewicz - PIT BMS N			
						Material S355J2			
						Dokument zatwierdzony w systemie PDM nie wymaga podpisu			
Ind. Nr karty zm.		Data		Nazwisko					
1:2		Wykonał		2024-10-31		J. Jabłoński		Kątownik	
		Sprawdził		2024-10-31		P. Dobrowolski			
		Zatwierdził		2024-10-31		P. Michalak			
				Data		Nazwisko			
				pl					
		Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny							
						H2C 010107-1-01			
								Arkusz 1/1	

A3